Akashi College			Year 2020			ourse Title	Advanced Instrumentation Engineering		
Course Ir	nformat	tion					TICIC	Linginicering	
Course Information Course Code 0021				Course Categor	y Specialized / Elective		zed / Elective		
Class Format Lecture					Credits	Academic C		•	
		cal and Electronic System ing		Student Grade	e Adv. 1st				
Term First Seme			nester		Classes per We	Week 2			
Fextbook <i>a</i> Feaching M	and/or laterials	前田、木村	け、押田:「計測工学」、コロナ社						
nstructor		IWANO Y	uki						
Course O	bjectiv	es							
(1) 計測デー (2) 計測シス (3) 各種基本	-夕の処理 ステムの解	! (単位と標準	、統計的データ処 「(システム評価)	識を適切に応用でき 処理) 法、ディジタル信号処		標とする	る。		
Rubric			1		1				
			理想的な到達レ		標準的な到達レ			未到達レベルの目安	
評価項目1			計測データの処理 (単位と標準、統計測データの処理計的データ処理)について理解し応計的データ処理)について理解し応記かがある。		理 (単位)につい	Zと標準、 て理解です	統 計測データの処理 (単位と標準、終き 計的データ処理)について理解でき  ない。		
平価項目2			ステム評価法、ディジタル信号処		計測システムの解析と特性評価 (シ ステム評価法、ディジタル信号処 理)について理解できる。		フル信号処	シ 計測システムの解析と特性評価(システム評価法、ディジタル信号処理)について理解できない。	
平価項目3					各種基本計測原 の応用)について	京理 (基本原理とそ て理解できる。		各種基本計測原理 (基本原理とその応用)について理解できない。	
Assigned	Depart	tment Obj	ectives						
学習・教育目	 目標 (F) 学	学習・教育目標	票 (H)						
Гeaching	Metho	d							
Outline		中でのオン 1)各種応用 ついて簡単 2)各種基本	しい技術の進歩は一段と高い精度の計測を要求している。またコンピュータによる計測の自動化や生産体系の ンライン計測やインプロセス計測の必要性がますます高まっている。本講義では、 用計測に共通な基礎事項 (計測工学とは、単位と標準、計測データ処理、計測系の特性とシステム解析など) に 単に総括復習したのち、 本計測原理 (信号変換の基本的原理) について各論的に論じる。						
Style			より授業を進める			. ,,			
Notice		90時間に	目当する学習内容			一卜作品	成に必要を	は標準的な自己学習時間の総計が、	
Course Pl	lan								
		Т	heme			Goals			
		1st	総論 十測工学とは何か と計測の目的につ	?計測、測定、計量ないて老窓する。	よどの工学的意味	計測工	学とは何か	か、その基本概念について理解する。	
		2nd :	計測の基礎 単位と標準について考察し、SI基本単位や次元解析について知識の定着を図る。測定の基本的手法と計測システム計画について考察し、計測の目的を明確にする。			単位と標準について考察し、SI 基本単位や次元解析について理解する。			
	1st Quarter	3rd	。 計測データの誤差と精度 測定誤差と測定精度について考察し、誤差の要因を明 らかにし、誤差低減と精度向上について考察する。			測定誤差と測定精度、その低減方法について理解する。			
		4th	制定データの統計	ミデータの統計的処理 ミデータの統計的処理について考察し、例題を通じ ミレいデータ処理法を身につける。			測定データの統計的処理について理解する。		
Lst		5th					計測システムの基本構成と特性解析について理解する。		
Semeste			<u> </u>						

機械式センサ (1) 機械的拡大原理 (ねじ、歯車、てこ)について考察する

機械式センサ (2) 弾性変形のセンサへの応用とサイズモ系による振動測 定について考察する。

電気電子式センサ (1) インピーダンス変化の応用、特に応用範囲の広い抵抗 線歪ゲージの原理と応用について考察する。

電気電子式センサ (2) インピーダンス変化の応用 (容量変化、電磁誘導変化 )について考察する。

電気電子式センサ (3) 圧電効果、ゼーベック効果などのセンサへの応用について考察する。

機械式センサ (3) ジャイロ原理とその応用について考察する。

機械的拡大原理 (ねじ、歯車、てこ)について理解する

弾性変形のセンサへの応用とサイズモ系による振動測 定について理解する。

インピーダンス変化の応用、特に応用範囲の広い抵抗 線歪ゲージの原理と応用について理解する。

インピーダンス変化の応用 (容量変化、電磁誘導変化)について理解する。

圧電効果、ゼーベック効果などのセンサへの応用につ いて理解する。

ジャイロ原理とその応用について理解する。

6th

7th

8th

9th

10th

11th

2nd Quarter

		12th	流体式センサ 流体原理を用いた流体量の測定および ータの原理について考察する。	空気マイクロメ	流体原理を用いた流体量の測定および空気マイクロメ ータの原理について理解する。				
		13th	光学式センサ 光干渉法、モアレ法の原理と応用にて 光学式センサの精度を通じて測定の高 因について考察する。	いて考察する。 精度化とその要	光干渉法、モアレ法の原理と応用について考察する。 光学式センサの精度を通じて測定の高精度化とその要 因について理解する。				
		14th	その他の方式 波動現象を用いたセンサについて考察	<b>きする</b> 。	波動現象を用いたセンサについて理解する。				
		15th	まとめ 全 14 週の総括として計測システムの える。	事例について考	全 14 週の総括として計測システムの事例について理解する。				
		16th	レポート課題						
Evaluation Method and Weight (%)									
			講義への理解と取り組み状況	レポート課題		Total			
Subtotal			60	40		100			
基礎的能力			0	0	·	0			
専門的能力			60	40		100			
分野横断的能力			0	0		0			